

## EDITAL PROPESP 18/2016

**INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE CANDIDATOS A BOLSAS DE APOIO TÉCNICO DO PROJETO INSTITUCIONAL "LABORATÓRIOS MULTIUSUÁRIOS DA UEPG II", APROVADO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE BOLSAS TÉCNICO, DESTINADAS A PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSONÂNCIA COM O PROJETO APROVADO E A CHAMADA PÚBLICA 05/2014 DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA E COM OS TERMOS A SEGUIR ESTABELECIDOS.**

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, tendo em vista o projeto institucional Projeto Bolsa Técnico "Laboratórios Multiusuários da UEPG II" aprovado na Chamada Pública 05/2014 - Programa de Bolsas Técnico, da Fundação Araucária, comunica aos interessados que no período de 30/05/2016 a 20/06/2016 estará recebendo as inscrições para a seleção de candidatos a bolsistas para o Programa de Bolsas Técnico/Fundação Araucária.

### 1. OBJETIVO

1.1 Selecionar bolsistas para o Projeto Bolsa Técnico "Laboratórios Multiusuários da UEPG II" aprovado conforme Ato da Diretoria Executiva 69/2014, da Fundação Araucária no âmbito do Edital 05/2014 da Fundação Araucária – Programa de Bolsas Técnico.

### 2. DAS BOLSAS

2.1 As bolsas contempladas no presente edital são descritas abaixo:

<i>Laboratório</i>	<i>Supervisor responsável</i>	<i>Modalidade de Bolsas</i>	<i>Nº de Bolsas</i>
Laboratório de Implantação Iônica e Plasma / de Propriedades Mecânicas e de Superfícies da UEPG/PPG Ciências-Física	Prof. Dr. Gelson B. de Souza	Nível Médio	01

2.2 As bolsas para este edital classificam-se nas seguintes modalidades, de acordo com o nível de formação dos candidatos a bolsistas:

- a. Nível Médio: profissional com ensino médio completo, para exercer atividades técnicas de nível intermediário e de média complexidade. Valor mensal de R\$ 800,00 conforme estabelecido na Chamada Pública FA 05/2014.

2.3 Para esta bolsa, a duração máxima da mesma será de até 18 (dezoito) meses para Laboratório de Implantação Iônica /de Propriedades Mecânicas e Tribológicas. O bolsista deverá exercer suas atividades em regime de tempo integral (40 horas semanais) e de acordo com o projeto institucional aprovado.

**2.4 Os estudantes selecionados não deverão acumular bolsa de qualquer outra natureza ou manter vínculo empregatício enquanto permanecer como bolsista de que trata esta Chamada.**

2.5 A qualquer momento a Universidade Estadual de Ponta Grossa poderá substituir os bolsistas, mediante a apresentação de justificativas e solicitação de autorização da Fundação Araucária.

2.6 Não será aceita a substituição de bolsista nos últimos 3 (três) meses de vigência do convênio.

2.7 É vedada a indicação de candidato para exercer atividades indiretas, tais como: apoio administrativo, condução de veículos automotores e outras atividades similares.

### 3. INSCRIÇÃO

3.1 São pré-requisitos para a inscrição dos candidatos quanto à formação:

Laboratório	Pré-requisito para a inscrição
Laboratório de Implantação Iônica e Plasma / de Propriedades Mecânicas e de Superfícies da UEPG/PPG Ciências-Física	Ensino médio com experiência em atividades relacionadas a montagem e manutenção de sistemas elétricos, eletrônicos, mecânicos e/ou de modificação de superfícies por plasma

3.2 As inscrições serão realizadas **pessoalmente** de 30/05/2016 a 20/06/2016 na sala 21B do Bloco da Reitoria, PROESP. O horário das inscrições será das 8h até 11h 30 min.

3.3 No ato da inscrição, os seguintes documentos deverão ser entregues:

- a) o currículo Lattes do candidato atualizado impresso e com documentos comprobatórios dos itens a serem analisados conforme fichas constantes da tabela do item 4.2.b;
- b) comprovante de nível de formação exigido para a respectiva bolsa;
- c) carta explicitando o interesse, a bolsa e o Laboratório/área o qual deseja concorrer à vaga, telefone, endereço e email para contato.

3.4 Não serão aceitas inscrições enviadas por outros meios tais como email, fax ou por correio.

### 4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

4.1 A comissão de seleção para a bolsa será composta conforme tabela abaixo:

Laboratório	Comissão de seleção
Laboratório de Implantação Iônica e Plasma / de Propriedades Mecânicas e de Superfícies da UEPG/PPG Ciências-Física	Prof. Dr. Gelson Biscaia de Souza e Prof. Dr. Silvio L. R. Da Silva

4.2 A seleção consistirá de:

- a) Análise documental: As inscrições serão analisadas pela Comissão de seleção quanto ao enquadramento às disposições deste Edital. As inscrições com documentação incompleta, encaminhadas fora do prazo previsto ou em desacordo serão indeferidas.

- b) Avaliação do mérito e relevância: As inscrições serão avaliadas conforme critérios estabelecidos no projeto institucional Projeto Bolsa Técnico "Laboratórios Multiusuários da UEPG II" aprovado.

Laboratório	Critérios
Laboratório de Implantação Iônica e Plasma / de Propriedades Mecânicas e de Superfícies da UEPG/PPG Ciências-Física	conforme ficha de avaliação 1 do anexo

4.3 As inscrições serão classificadas por ordem de pontuação.

## 5. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO

5.1 O edital com o resultado da seleção será divulgado a partir de 27/06/2016.

## 6. DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 Os pedidos de reconsideração, devidamente justificados, poderão ser protocolizados no Protocolo Geral da UEPG no Campus de Uvaranas e dirigidos ao Prof. Dr. Francisco C. Serbena, Coordenador do Projeto, no prazo de até 02 (dois) dias úteis da data de divulgação do resultado. O fórum de julgamento será a respectiva Comissão de Seleção da bolsa em questão estabelecida neste Edital.

6.2 Os casos omissos e situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção das respectivas bolsas.

6.3 Este edital terá validade até 30 de junho de 2017.

## 7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CHAMADA PÚBLICA 05/2014 - Programa de Bolsas Técnico - Fundação Araucária  
<http://www.fappr.pr.gov.br/>

Ponta Grossa, 25 de maio de 2016.

**Profa. Dra. Osnara Maria Mongruel Gomes**  
**Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação**  
**Assinado no original**

**ANEXO**

**FICHA DE AVALIAÇÃO**

**PROJETO INSTITUCIONAL "LABORATÓRIOS MULTIUSUÁRIOS DA UEPG II"**  
**PROGRAMA DE BOLSAS TÉCNICO**  
**CHAMADA PÚBLICA 05/2014 DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA**  
**SELEÇÃO DE BOLSISTAS**  
**EDITAL PROPESP 18/2016**

**Ficha de Avaliação n. 1 (Nível Médio) - Laboratório de Implantação Iônica e Plasma /  
 de Propriedades Mecânicas e de Superfícies**

Candidato:		
1 Formação acadêmica	Pontos	Cálculo
1.1. Ensino Médio completo	40	
1.2. Graduação na área ou áreas afins à Física	50	
1.3. Mestrado em andamento na área ou áreas afins à Física	60	
1.4. Mestrado concluído na área ou áreas afins à Física	70	
1.5. Doutorado em andamento na área ou áreas afins à Física	80	
1.6. Doutorado concluído na área ou áreas afins à Física	90	
	<i>Pontuação Obtida</i>	
2 Atividades Profissionais		
2.1 Experiência comprovada em montagem, manutenção e operação de sistemas elétricos/eletrônicos pulsados com tensão/potência maior ou igual a 10 kV / 10 kVA	(n.º de anos: )×8 =	
2.2 Experiência comprovada em montagem, manutenção e operação de sistemas de vácuo e de distribuição de gases especiais	(n.º de anos: )×8 =	
2.3 Experiência comprovada em montagem, manutenção e operação de sistemas de tratamento de superfícies por plasma	(n.º de anos: )×8 =	
2.4 Atividade profissional comprovada na área ou áreas afins conforme Edital de seleção (exceto ensino), com atividades relacionadas a montagem e manutenção de sistemas elétricos, eletrônicos e/ou mecânicos	(n.º de anos: )×2 =	
2.5 Atividade profissional comprovada em outras áreas, com atividades relacionadas a montagem e manutenção de sistemas elétricos, eletrônicos e/ou mecânicos	(n.º de anos: )×2 =	
2.6 Estágios de aperfeiçoamento comprovado na área ou áreas afins conforme Edital de seleção (exceto ensino), com atividades relacionadas a montagem e manutenção de sistemas elétricos, eletrônicos e/ou mecânicos	(n.º de meses: )×0,2 =	
3 Atividades Acadêmicas		
3.1 Participação como bolsista ou voluntário em PIBIC; BIC, PIBIT, PIBID, PET, USF ou correlatos; programa de mestrado ou doutorado, com atividades relacionadas a montagem e manutenção de sistemas elétricos, eletrônicos, mecânicos e/ou de modificação de superfícies por plasma	(n.º de anos: )×2 =	
3.2 Artigo científico publicado em revistas indexadas no QUALIS Capes da área ou áreas afins, relacionada a métodos de modificação de superfícies por plasma	(n.º de publicações indexadas: )×0,5 =	
3.3 Artigo científico publicado em revista não indexada; resumo e resumo expandido em anais de eventos ou congressos, relacionada a métodos de modificação de superfícies por plasma	(n.º de publicações não indexadas: )×0,2 =	
	<i>Pontuação Obtida</i>	
	Pontuação Total	